

# Оглавление

Список основных обозначений . . . . .	8
Предисловие . . . . .	9
<b>Глава 1. Введение в компьютерную оптику</b>	
1.1. Функциональные возможности зонированных дифракционных оптических элементов (ДОЭ) . . . . .	11
1.2. Границы зон и фазовые функции оптических элементов . . . . .	15
1.3. ДОЭ, реализуемые методами цифровой голограммии . . . . .	20
1.4. Геометрооптический расчет ДОЭ . . . . .	27
1.5. Дискретизация и квантование фазы ДОЭ . . . . .	33
1.6. Компьютерное проектирование ДОЭ . . . . .	43
1.7. Заключение . . . . .	46
Литература к главе 1 . . . . .	47
<b>Глава 2. Итеративные методы расчета ДОЭ</b>	
2.1. Введение . . . . .	49
2.2. Алгоритм уменьшения ошибки . . . . .	50
2.3. Алгоритм входа-выхода . . . . .	52
2.4. Адаптивно-аддитивный алгоритм . . . . .	53
2.5. Адаптивно-мультипликативный алгоритм . . . . .	60
2.6. Адаптивно-регуляризационный алгоритм . . . . .	64
2.7. Градиентный алгоритм расчета фазы ДОЭ . . . . .	67
2.8. Применение итеративных алгоритмов для расчета ДОЭ . . . . .	71
2.8.1. Расчет ДОЭ, фокусирующих в радиально-симметричные области фурье-спектра . . . . .	71
2.8.2. Расчет дифракционных аксионов, формирующих осевые световые отрезки . . . . .	75
2.8.3. Расчет радиально симметричных ДОЭ с квантованной фазой . . . . .	77
2.8.4. Многопорядковые фазовые бинарные дифракционные решетки . . . . .	81
2.8.5. Многоуровневые фазовые дифракционные решетки . . . . .	87
2.8.6. Фазовые ДОЭ, фокусирующие в объем и на поверхность тел вращения . . . . .	93
2.8.7. Фокусировка гауссова пучка в квадрат . . . . .	103
2.8.8. Фокусировка в кольцо . . . . .	110
2.8.9. Композиционные ДОЭ, формирующие контурные изображения . . . . .	116
2.8.10. Квантованные ДОЭ для фокусировки в заданную двумерную область . . . . .	122
2.8.11. Квантованные ДОЭ для формирования амплитудно-фазовых распределений . . . . .	134

2.9. Заключение . . . . .	137
Литература к главе 2 . . . . .	138
<b>Глава 3. Электромагнитный подход к расчету дифракционных оптических элементов</b>	
3.1. Дифракция на отражающих решетках со ступенчатым профилем . . . . .	142
3.2. Дифракция на отражающих решетках с непрерывным профилем . . . . .	149
3.3. Дифракция на пропускающих диэлектрических решетках . . . . .	158
3.4. Градиентные методы решения обратной задачи расчета дифракционных решеток . . . . .	175
3.4.1. Расчет отражающих решеток со ступенчатым профилем . . . . .	175
3.4.2. Расчет диэлектрических бинарных решеток . . . . .	178
3.4.3. Расчет отражающих решеток с непрерывным профилем в приближении Рэлея . . . . .	188
3.5. Дифракция на отражающих двумерных структурах . . . . .	192
3.5.1. Дифракция света на криволинейной зоне . . . . .	192
3.5.2. Дифракция на двумерной отражающей бинарной решетке . . . . .	199
3.5.3. Дифракция на двумерных пропускающих диэлектрических структурах . . . . .	201
3.6. Градиентный метод синтеза ДОЭ . . . . .	210
3.7. Асимптотический анализ дифракции на зонированных структурах . . . . .	212
3.7.1. Решение задачи дифракции на одномерных ДОЭ в скалярном приближении . . . . .	212
3.7.2. Решение задачи дифракции одномерных ДОЭ в рамках электромагнитной теории . . . . .	219
3.8. Моделирование распространения электромагнитного излучения методом конечных разностей . . . . .	223
3.9. Анализ прохождения электромагнитного импульса через антиотражающую структуру . . . . .	231
3.10. Заключение . . . . .	235
Литература к главе 3 . . . . .	236
<b>Глава 4. Технология создания ДОЭ</b>	
4.1. Типы фазовых микрорельефов и способы их получения . . . . .	238
4.2. Изготовление ДОЭ методами фотолитографии . . . . .	243
4.2.1. Изготовление фотошаблонов . . . . .	243
4.2.2. Экспонирование и проявление пленок фоторезиста . . . . .	250
4.2.3. Технология формирования микрорельефа ДОЭ . . . . .	253
4.3. Изготовление ДОЭ методами электронно-лучевой литографии . . . . .	262
4.4. Формирование кусочно-непрерывного микрорельефа . . . . .	268
4.4.1. Методы формирования кусочно-непрерывного микрорельефа . . . . .	268
4.4.2. Механизм рельефообразования на ЖФПК . . . . .	270
4.4.3. Определение оптимальной оптической плотности фотошаблона при рельефной записи на слоях ЖФПК . . . . .	273
4.4.4. Изготовление опытных образцов оптических элементов видимого диапазона . . . . .	275
4.5. Технология травления . . . . .	278
4.6. Формирование дифракционного рельефа с помощью лазерного микроструктурирования алмазных пленок . . . . .	281
4.7. Копирование микрорельефа ДОЭ . . . . .	287
4.8. Автоматизация экспериментальных исследований и технологических испытаний ДОЭ . . . . .	289

4.8.1.	Операции и оборудование, используемые для контроля процесса создания ДОЭ . . . . .	289
4.8.2.	Сканирующий зондовый микроскоп в исследовании ДОЭ . . . . .	291
4.8.3.	Средства автоматизации испытаний ДОЭ . . . . .	293
4.9.	Примеры синтеза ДОЭ и использования программных комплексов . . . . .	296
4.9.1.	Программное обеспечение по компьютерной оптике . . . . .	296
4.9.2.	Примеры синтеза ДОЭ . . . . .	300
4.10.	Заключение . . . . .	305
	Литература к главе 4 . . . . .	306
<b>Глава 5. Фокусаторы</b>		
5.1.	Введение . . . . .	310
5.2.	Геометрооптический расчет фокусаторов в линию . . . . .	311
5.3.	Расчет и исследование геометрооптических фокусаторов . . . . .	319
5.3.1.	Дифракционная линза . . . . .	320
5.3.2.	Дифракционная цилиндрическая линза . . . . .	325
5.3.3.	Фокусатор в кольцо . . . . .	327
5.3.4.	Фокусатор в полукольцо . . . . .	334
5.3.5.	Фокусатор в поперечный отрезок . . . . .	336
5.3.6.	Составной фокусатор в крест . . . . .	345
5.3.7.	Фокусатор в продольный отрезок . . . . .	347
5.4.	Фокусаторы в двумерную область. Метод согласованных прямоугольников . . . . .	350
5.5.	Многофокусные фокусаторы . . . . .	356
5.5.1.	Многофокусные бинарные зонные пластинки . . . . .	364
5.5.2.	ДОЭ с нелинейно комбинированными фазами . . . . .	368
5.6.	Дифракционные многофокусные линзы . . . . .	370
5.7.	Двухпорядковые фокусаторы . . . . .	375
5.8.	Расчет спектральных фокусаторов . . . . .	378
5.8.1.	Цветоделительные решетки . . . . .	378
5.8.2.	Спектральные фокусаторы в набор одинаковых фокальных областей . . . . .	381
5.8.3.	Спектральные фокусаторы в различные фокальные области . . . . .	384
5.8.4.	Расчет квантованных спектральных ДОЭ . . . . .	386
5.9.	Заключение . . . . .	391
	Литература к главе 5 . . . . .	391
<b>Глава 6. Селекция мод лазерного излучения</b>		
6.1.	Моды лазерного излучения . . . . .	394
6.1.1.	Модовые пучки в скалярном приближении . . . . .	394
6.1.2.	Возбуждение мод в оптических волокнах и резонаторах . . . . .	397
6.1.3.	Метод комплексного эйконала . . . . .	399
6.1.4.	Амплитудно-фазовые соотношения для модовых пучков в свободном пространстве . . . . .	402
6.1.5.	Гауссовые и бесселевые моды . . . . .	408
6.1.6.	Гауссовые моды в пассивных резонаторах и градиентных волокнах . . . . .	413
6.2.	Формирование и селекция мод лазерного излучения с помощью ДОЭ . . . . .	414
6.2.1.	Постановка задачи синтеза ДОЭ, согласованных с модами лазерного излучения . . . . .	414
6.2.2.	Методы расчета фазовых моданов . . . . .	417
6.2.3.	Расчет одномодовых моданов . . . . .	417
6.2.4.	Построение итеративной процедуры расчета одномодового модана . . . . .	419

6.2.5.	Быстрый расчет ДОЭ, формирующего заданное одномодовое распределение радиальных мод . . . . .	422
6.2.6.	Расчет ДОЭ, формирующих группу мод лазерного излучения . . . . .	428
6.2.7.	Организация многоканальной связи в идеальной линзоподобной среде с минимальными потерями энергии . . . . .	434
6.2.8.	Расчет ДОЭ для анализа поперечно-модового состава пучков когерентного излучения . . . . .	440
6.2.9.	Результаты экспериментального исследования фундаментальных свойств гауссовых мод с помощью ДОЭ . . . . .	443
6.2.10.	Натурное исследование возможности уплотнения каналов оптической связи с помощью селективного возбуждения мод Гаусса-Эрмита . . . . .	449
6.2.11.	Расчет ДОЭ, согласованных с модами градиентных волокон с непарabolическим профилем . . . . .	453
6.3.	Применение ДОЭ в системах сбора, передачи и хранения информации . . . . .	455
6.3.1.	Повышение пропускной способности систем оптической связи . . . . .	455
6.3.2.	Волоконно-оптические датчики . . . . .	458
6.3.3.	Экспериментальное исследование датчика микроперемещений, основанного на использовании модана . . . . .	460
6.3.4.	Применение ДОЭ для коллимации излучения полупроводникового лазера . . . . .	463
6.3.5.	Дифракционные делители пучка . . . . .	464
6.4.	Заключение . . . . .	465
	Литература к главе 6 . . . . .	466

## **Глава 7. Световые пучки с периодическими свойствами**

7.1.	Некоторые типы световых пучков с периодическими свойствами . . . . .	469
7.2.	Фазовые формирователи световых полей с продольной периодичностью . . . . .	475
7.3.	Алгоритм расчета ДОЭ для генерации вращающихся многомодовых пучков Бесселя . . . . .	484
7.4.	Формирование пары вращающихся бездифракционных пучков с помощью бинарного фазового ДОЭ . . . . .	488
7.5.	ДОЭ для формирования многомодовых пучков Гаусса-Лагерра . . . . .	495
7.6.	Вращение световых многомодовых пучков Гаусса-Лагерра в свободном пространстве и волокне . . . . .	504
7.7.	Формирование вращающихся пучков Гаусса-Лагерра с помощью фазовой бинарной дифракционной оптики . . . . .	509
7.8.	Обобщенные эрмитовы световые пучки в свободном пространстве . . . . .	517
7.9.	Формирование мод Гаусса-Эрмита с помощью бинарных ДОЭ . . . . .	525
7.10.	Самовоспроизведение многомодовых пучков Гаусса-Эрмита . . . . .	532
7.11.	Заключение . . . . .	538
	Литература к главе 7 . . . . .	539

## **Глава 8. Коррекция волновых фронтов**

8.1.	Проблема создания волновых фронтов . . . . .	541
8.2.	Оптические схемы с ДОЭ для анализа асферических поверхностей . . . . .	542
8.3.	Расчет плоского компенсатора . . . . .	544
8.4.	Спектральные свойства компенсаторов . . . . .	545
8.5.	Характеристика точности эталонного волнового фронта . . . . .	547
8.6.	Влияние дискретизации и квантования фазовой функции компенсатора на точность эталонного волнового фронта . . . . .	550

8.7. Формирование волновых фронтов с малым относительным отверстием	552
8.8. Осесимметричные компенсаторы . . . . .	554
8.9. Формирование волновых фронтов высших порядков . . . . .	556
8.10. Формирование неосесимметричных волновых фронтов . . . . .	558
8.11. Формирование внеосевых сегментов волновых фронтов вращения . . . . .	560
8.12. Формирование волновых фронтов с заданным распределением интенсивности . . . . .	564
8.13. Итеративные алгоритмы для расчета ДОЭ, формирующих заданные распределения фазы . . . . .	568
8.14. Практическое использование . . . . .	576
8.15. Заключение . . . . .	577
Литература к главе 8 . . . . .	577
<b>Глава 9. Применение ДОЭ в светотехнических устройствах</b>	
9.1. Перспективы использования в светотехнических устройствах . . . . .	579
9.2. Средства проектирования светотехнических устройств с ДОЭ . . . . .	580
9.3. Моделирование устройств с квантованными ДОЭ . . . . .	584
9.4. Проектирование автомобильных фар с ДОЭ . . . . .	585
9.5. Проектирование компланарных осветителей . . . . .	587
9.6. Результаты испытаний светотехнических устройств с ДОЭ . . . . .	592
9.7. Заключение . . . . .	595
Литература к главе 9 . . . . .	596
<b>Глава 10. Оптическая обработка информации с применением ДОЭ</b>	
10.1. Оптическое формирование признаков изображения . . . . .	597
10.2. Разложение светового поля по ортогональному базису . . . . .	599
10.2.1. Оптимальный базис Карунена–Лоэва . . . . .	599
10.2.2. ДОЭ для разложения функции интенсивности по базису Адамара . . . . .	618
10.2.3. ДОЭ для разложения амплитуды волны с угловыми гармониками . . . . .	622
10.2.4. ДОЭ для разложения пучка по базису Цернике . . . . .	629
10.3. Оптическое построение поля направлений и поля пространственных частот . . . . .	637
10.3.1. Оптическое распознавание дактилограмм . . . . .	647
10.3.2. Оптическая расшифровка интерферограмм. . . . .	667
10.4. Оптическое выполнение преобразования Хоу–Радона . . . . .	673
10.5. Заключение . . . . .	676
Литература к главе 10 . . . . .	681
Заключение . . . . .	684